MULTI-PLATE DAMPER_WITH VISCOUS FLUID

Patent Number:

JP2035233

Publication date:

1990-02-05

Inventor(s):

SUGASAHARA MORIHARU; others: 05

Applicant(s):

SUGATSUNE IND CO LTD

Requested Patent:

□ JP2035233

Application Number: JP19880182966 19880722

Priority Number(s):

IPC Classification:

F16F9/12

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To vary the braking force in steps at the desired rotating angle to a movable shaft by detaining a movable disc in steps with a spline formed on the movable shaft, wherein the clearance is different in the circumferential direction. CONSTITUTION: A bearing recess 1b is formed at the bottom wall 1a while a longitudinal groove 1d formed at the inner surface of a circumferential wall 1c of a casing 1 and the tip of a movable shaft 2 and the square head 2a are borne by the bearing recess 1b and center shaft hole 3a in a lid plate 3, respectively, and a spline 2b is formed in a place inside of the casing 1. Movable discs 6a, 6a' having detect pawls 6b, 6b' detained with this spline 2b are arranged above and below a stationary disc 7 detained with the above-mentioned longitudinal groove 1d. The pawls 6b, 6b' shall have different widths to vary detention with the spline 2b, and a viscous fluid A is encapsulated in the casing 1. This allows easy change of the viscous shear resistance force in steps.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出顯公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)2月5日

F 16 F 9/12

8714 - 3 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

60発明の名称

粘性流体を用いた多板式ダンバー

爾 昭63-182966 创特

@:#: 願 昭63(1988)7月22日

東京都千代田区東神田1丁目8番11号 スガツネ工業株式

会社内

常木 個発

東京都千代田区東神田1丁目8番11号 スガツネ工業株式 健

·胡尔克·斯克森克拉尔 (在一大月中的一个)

個雅

大 島 - 吉 東京都千代田区東神田1丁目8番11号 スガツネ工業株式

the grade of the control of the cont

raintenger - Kit Mayers - Pist + **会社内** -

中山 洋、二郎 東京都千代田区東神田1丁目8番11号 スガツネ工業株式

- 1951 (1964) **会社内** -

スガツネ工業株式会社 東京都千代田区東神田 1 丁目 8番11号

最終頁に続く

粘性流体を用いた多板式ダン 1 発明の名称

2 特許請求の範囲

ケーシング内に、外力により回転自在とした可 動軸と共に回転される2枚以上の可動ディスク と、これらの可勤ディスクと交互配置にて、かつ 上記ケーシングとの係合により上記可動軸の回転 に非連動である1枚以上の固定ディスクとが配設 され、当缺ケーシング内の粘性流体が、これらの 可勘ディスク、固定ディスクの板面間に介在され ているダンパーにおいて、上記可動軸がスプライ ンに形成され、一方上配各可動ディスクは上記ス プラインと周方向へ異なるクリアランスを有して 段階的に係合され当該可動軸と共に所望の回転角 度差をもって回転目在であることを特徴とする粘 性流体を用いた多板式ダンパー。

3 発明の詳細な説明

《産菜上の利用分野》

本発明は、ポリイソプチレン等の高分子粘性流

体、その他の粘性液体を用い、その粘性剪断抵抗 を利用することにより抵抗力を得るようにし、当 **該抵抗力によって外力に対する緩衝作用、即ち制** 動力を発揮させるようにした各種の用途に供し得 る多板式のダンパーに関する。

《従来の技術》

従来、この種のダンパーとしては、第10図 (イ) (ロ) に示した如く、ケーシング8 内に、 外力により回転自在とした回転軸5 と共に回転可 能なるよう当該回転軸bと直交状にて固定した所 望複数枚の可動ディスクc.c'.c"・・・・・と、これ らの可動ディスクc,c'···・・との交互配置にて ケーシングa との係合により回転軸b の回転に非 運動であるが、板厚方向へは変動自在である所望 枚数の固定ディスクd.d'.d"・・・・・とを配設し、 これらの可動ディスクc.c'·····と固定ディスク d.d'の版面間に、ケーシングB 内に充壌された粘 性液体e を介在させるようにしたものや、本願人 が別途出願した第11図に示す如きものがある。

当該後者の構成は、固定ディスクd.d゚・・・・・が

(2)

ケーシングa との係合により、回転軸b の回転に は非連動であるが、板厚方向へは変動自在であ り、かつ可動ディスクc.c'・・・・・もその板厚方向 へは変動自在であるようにしたものである。

従って、これによれば上記各ダンパーは、回転 軸b に回転力としての外力が加えられることによ り、回転軸b と共に回転する可動ディスクc,c'・・ ・・・・とケーシングa に係設の固定ディスクd.d'・・ ・・・・とを相対運動させ、このとき両ディスクc.c' ・・・・・、d,d'・・・・・・・間の粘性流体による粘性剪断 抵抗を利用して、当該外力に対する緩衝作用を発 押させ得ることとなる。

このように上配前者では回転軸b に可動ディス クc,c'・・・・・が固定であるのに対し後者では、回 転動bに可動ディスクC、C・・・・・が、その板厚力 向へ変動自在である相違があり、後者では固定 ディスグと可動ディスクの機関距離が均等になる しょく 自在であるようにすることにより、当該可動輪の といった利点があるが、何れにしても可動ディス クc,c'・・・・・が回転輪b'と共に夫々同時に、かつ 回転により当該可勤軸と所望の角度差をもって順 同一角度だけ回転されることは同じである。

的に変えることができるようにし、又各可動ディ スクと可動軸のスプラインとの周方向のクリアラ ンスを変えることにより、所望の回転角度におい て段階的に制動力を変更できるようにするのが、 その目的である。

《磊題を解決するための手段》

本発明は上記の目的を達成するためケーシング 内に、外力により回転自在とした可動軸と共に回 転される2枚以上の可動ディスクと、これらの可 動ディスクと交互配置にて、かつ上記ケーシング との係合により上配可動軸の回転に非連動である 1枚以上の固定ディスクとが配設され、当酸ケー シング内の粘性流体が、これらの可動ディスク、 固定ディスクの板面間に介在されているダンパー において、上配可動軸がスプラインに形成され、 一方上配各可動ディスクは上配スプラインと周方 向へ異なるクリアランスを有して段階的に係合さ れ当該可動軸と共に所望の回転角度差をもって回 転自在であることを特徴とする粘性流体を用いた 多板式ダンパーを提供しようとするものであ

.従って、上記名ダンパーにあっては例えば回転 ·軸bの回転範囲内において、或範囲だけにつき、 その抵抗力を可変にしたいとしても、抵抗力の決 定要因となる可動ディスクc.c'・・・・・と固定ディ スクd,d'・・・・・とを相対運動させた時の両ディス ク間の粘性液体による粘性剪断抵抗が不変となる から、抵抗力即ち制動力を回転角度によって段階 ,的に変えることができないこととなる。

《発明が解決しようとする課題》

本発明は、上記従来のダンパーがもっている問 題点に鑑みてなされたもので、可動軸をスプライ ンに形成し、練可動軸の回転に対して固定ディス クはケーシングとの係合により非連動であり、一 🦙 方夫々の 可動ディスクは、上記可動軸のスプライ - ンと周方向へ異なるクリアランを有して係合さ 回転範囲内にあって、各可動ディスクが可動軸の 次係合されて閲転することにより、制動力を段階

《作 用》

外力が可動軸に回転力として加えられること で、可動軸は回転されるが、そのスプラインと各 可動ディスクは周方向へ異なるクリアランスを有 するので、当該可動軸の初期回転時はそのスプラ インと各可動ディスクとが係合されない為、粘性 剪断抵抗は牛じない。

可動軸が更に回転されると、爲方向のクリアラ ンスの小さい可動ディスクだけが可動軸のスプラ インと係合し、缺可動ディスクが、ケーシングの **粘性流体内にて可動軸と共に回転されることとな** り、この際、当駄可助ディスクと静止状態にある 固定ディスクとの間に、粘性液体による粘性剪断 抵抗力が生じ、これが外力に対する抵抗として作 用することでダンパーとしての効用を果すことと なるが、周方向のクリアランスの大きい可動ディ スクはまだ回転しない為、上記點性剪断抵抗力は 小さい。

更に可動軸が回転されると、そのスプラインと

クリアランスの大きい可動デースクも係合されるので各可動ディスクは可動軸と共に同転することとなって、各可動ディスクと固定ディスクとの間に、 粘性液体による粘性剪断力が生じ、可動軸の外力に対する抵抗力が大きく作用する。

即ち、可動軸の外力に対する抵抗力が段階的に 作用することになる。 《実 施 例》

以下に本発明の実施例について図面を参照して説明する。

第1 図に示したように、断面凹字状のケーシング1 は、その底壁iaに軸承凹所ibが設けられていると共に、周壁icの内面に対向して擬長凹構条id,id が凹設されている。

可動軸2 は、その先端部(図において下端部)が上記軸承凹所16に嵌合されていることにより上記かーシング1 の中心線上にあって軸周り方向へ回転自在に支持されていると共に、上記ケーシング1 の蓋板3 の中心に貫通した軸孔3aから当該可動軸2 の角頭部2aが貫通突出されている。

7

位置する箇所にはスプライン2bが形成されており、一方、上記名可數ディスク6.6'には、その中心に軸孔6aが、その内径を上記可動軸2におけるスプライン2bの直径よりも大径として開口させてあり、眩軸孔6aの内周からは複数個(阅示例では4個)の係合爪6b・・・・・ 6b・・・・・ 8b・・・・・ が上記スプライン2bと係合されることにより、可動軸2の回転と共に、当該可動ディスク6.6'も回転するようにしてあるが、この両可動ディスク6.8'の係合爪8b・・・・・ 6b・・・・・ 6b・・・・・ 6b・・・・・ 6b・・・・・ 6b・・・・・ 6b・・・・・ 6b・・・・・ 4スプライン2bに対して、周方向へ異なるクリアランスB,Cを有して係合すうようにしてある。

即ち、図示例の上記スプライン2bは、可勤軸に4個の係合突条2c,2c,2c,2cを周方向へ等間隔にて機設したものであるから、駄各係合突条4c・・・・・に係合可能なるよう上記各可動ディスク6,6°の係合派8b,6b°を4個、周方向へ等間隔にて突設させてあるが、ここでは、一方の可動ディスク6の

上記蓋板3 は、前記ケーシング1 の上端壁螺子 部1eに閉窓的となるよう螺着され、その輸孔3aと 上記可動軸2 との間も公知のシール等による手段 により気密に保持されている。

(3)

上記角頭部2aの突出端部には、外力としての回転力が作用するアーム4の角孔4aが嵌合し、鉄アーム4の抜け出しを阻止する為、抜止螺子5が、上記角頭部2aの端面に穿散してある図示しない螺子孔に螺着されている。

即ち、前記可勤軸2 の上記ケーシング1 内部に

8

係合爪8bが第2図~第9図に明示した如く、周方 向にあって拡幅に形成され、他方の可動ディスク 6°の係合爪6b°は周方向にあって狭幅となるよう 形成され、これにより、上配スプライン2bの係合 突条2c・・・・に、上記係合爪&b・・・・・ &b'・・・・ ・・が係合するまでのクリアランスB,C を一方の町 動ディスク8 においては狭く、他方の可動ディス ク6'において広く形成して、可動軸2 に外力によ る回転力が図示の矢印方向へ与えられて回転する 際、当該可動軸2の初期回転時において、四可動 ディスク8.6'が可勤軸? と共に同時に回転するこ となしに、先づ可動輸2 だけが上記クリアランス B の分だけ矢印方向へ回転した後、スプライン2b と係合爪86・・・・・が係合して可動軸2 と共に一方 の可動ディスク6 だけが回転し、悠る後、スプラ イン2bと係合爪6b*・・・・・が係合して可動輸2 と 共に他方の可動ディスク8*も一方の可動ディスク 6 と同様に回転されるようにしてある。

もちろん、上記各可助ディスク6.8'は可動動2 に対し、その軸線方向、即ち板厚方向へは変動自 在である。

次に固定ディスク? は、その中心に輸孔7aが、 上記可動軸2 におけるスプライン2bの直径より も、その内径を大径として形成されており、可動 軸2 の回転に非進動であるよう腱可動軸2 は、上 記輸孔7aに遂捧されている。

又、固定ディスク7の外周線には回止実片76.7 b ·····が対称に突出させてあり、眩回止突片 7b.7b が前記ケーシング1 の縦長凹溝条1d.1d に 係合され、これにより固定ディスク? は、可動軸 2 の回転に対して追随することなく、板厚方向へ。 の変動が可動ディスク8.8 と同じく自由となって **いる人**類に強調します。表現した(の)の ですりの(3)。

従って、上述のダンパーを、例えばリフトハンパー ガー等に用いた際にあっては、外力がアーム4 に 回転力として作用した際、可動軸2が回転して。 も、そのスプライン2bの係合突条2c·····に各可 動ディスク8,6'の係合爪6b,6b'が係合しない為、 当該可動ディスク8.6 は回転しないので粘性剪断 抵抗力は作用しない。

有一大雄长人们取入附业有一门区群 缺乏的

び固定ディスクア・・・・・とすることも可能であ り、この場合において、各可助ディスク6・・・・・ を、可動軸2 のスプライン2bに対し、夫々異なる。 クリアランを有して係合するようにすれば、粘性 剪断抵抗力を可動軸2に対し多段階的に作用する ことができ、又、可動軸2の回転により、可動 ディスク8 を複数枚単位でスプライン2bと順次係 。 合して回転するようにすることも可能であり、こ のようにすると、各段階での粘性剪断抵抗力を大 きくすることができる。

《発明の効果》 本発明は、以上説明したとおり構成されている ので、可動酶2の回転に邀勤する複数枚の可動 ディスク8,6・・・・・が、当該可勤軸2 のスプライ ン2bに対し、周方向へ異なるクリアランスB,C を 有して段階的に係合され、可動動2 と共に所望の 回転角度差をもって回転されることにより、可動 軸2 の回転範囲内において點性液体&に基づく點 性剪断抵抗力が作用しない範囲と、その抵抗力が 小さく作用する範囲と、更にその抵抗力が大きく

可勤軸2 が第2因の状態から第3図に示した状 悠にクリアランスB だけ回転すると、そのスプラ イン2bと一方の可動ディスクB の係合片8bとが係 合し、族可勤ディスク8 は可動軸2 と共に回転す ることとなり、この為、可動ディスク6と非回転 の固定ディスク7 との各板面間に存在している私 性流体A に基づく粘性剪衡抵抗力が作用し始める. が、他方の可動ディスク6 はまだ回転しない為、 粘性剪断抵抗力としては小さい。

更に可動動2が回転すると、そのスプライン2b と他方の可動ディスク6'の係合爪Gb' が係合する ことにより、可動軸2と共に両可動ディスク8.8。 が回転することとなり、この為、可助ディスク 8.8 と固定ディスク? との各板面間に存在して。 いる點性流体A に基づく點性剪斷抵抗力が作用 し、可動軸2に伝える粘性剪断抵抗力は大きくな。 しかい しなれ 変見さ ひとりむし 野川 しょやかし

尚、図示例は、2枚の可動ディスク8,8 と、1 枚の固定ディスク? とで構成した場合であるが、 これ以外に所要複数枚の可動ディスク6 ・・・・・及

1 2

LATRICENCE OF REPORT AND A COMPANY OF 作用する範囲等、上記點性剪断抵抗力を段階的に 変えることができる。

又、上記粘性剪断抵抗力の段階的作用範囲を変 更したいときも、可動ディスクを、可動軸2のス プライン2bに対する周方向のクリアランスが異な るものに組みかえるだけで新規に製作することな く、種めて容易に、その目的を達成することがで **38.**

4 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る粘性液体を用いた多板式 ダンパーの一実施例を示す縦断正面側、第2回な いし第9囚は同実施例における可動軸と各可動 ディスクの作動状態を作動網に夫々示す各平面説 明図、第10図(イ)(ロ)は従来の粘性液体を 用いた多板式ダンパーを夫々示した機衡正面図と 横断平面図、第11図は従来の他の多板式ダン パーを示した縦断正面図である。

- 1 ・・・・・ケーシング
- 2 ……可動軸

26・・・・・・スプライン

8,6'・・・・可動ディスク

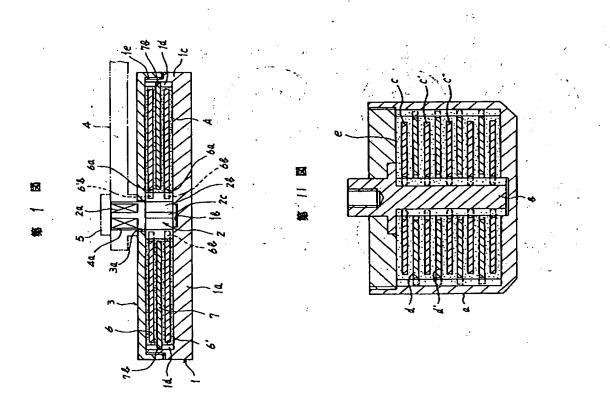
7 ・・・・・・固定ディスク

A·····粘性流体

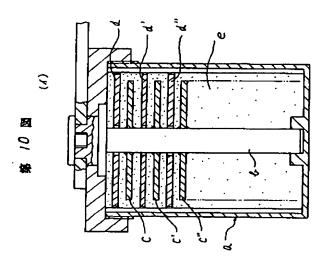
B.C ・・・・クリアランス

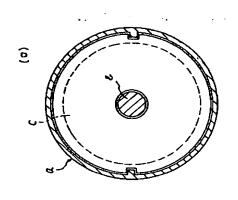
代理人 弁理士 斎 藤 義 雄

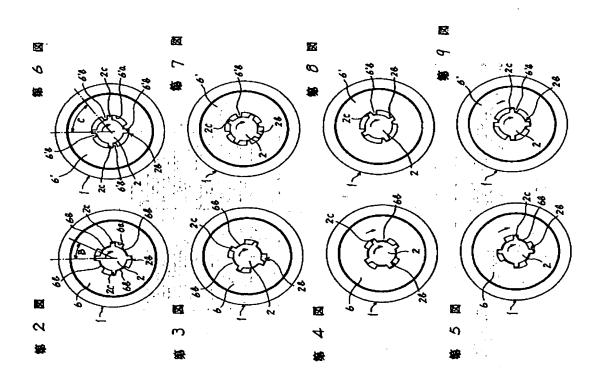
15



(5)







(7)

第1頁の続き

②発明者早川 達也 東京都千代田区東神田1丁目8番11号 スガッネ工業株式

会社内

⑩発 明 者 田 村 静 一 郎 東京都千代田区東神田1丁目8番11号 スガツネ工業株式

会社内